

Title (en)

LENS ARRAYS FOR LIGHT SENSITIVE DEVICES.

Title (de)

LINSENANORDNUNGEN FÜR PHOTOEMPFINDLICHE VORRICHTUNGEN.

Title (fr)

RESEAUX DE LENTILLES POUR DISPOSITIFS PHOTOSENSIBLES.

Publication

**EP 0380654 A1 19900808 (EN)**

Application

**EP 89909468 A 19890727**

Priority

US 22834588 A 19880801

Abstract (en)

[origin: WO9001805A1] In the method of this invention, lens arrays for light sensitive devices are formed in SiO<sub>2</sub> or other hard dielectric material consisting of forming lens arrays in photoresist on a layer of SiO<sub>2</sub>, then, using an etch with etch rates similar for oxide and resist, transferring the resist profile to the SiO<sub>2</sub>.

Abstract (fr)

Dans le procédé décrit, on forme des réseaux de lentilles pour dispositifs photosensibles dans du SiO<sub>2</sub> ou un autre matériau diélectrique dur en formant lesdits réseaux dans un vernis photosensible sur une couche de SiO<sub>2</sub>, puis, au moyen d'une solution d'attaque avec des vitesses d'attaque semblables pour l'oxyde et le vernis photosensible, en transférant le profilé de vernis photosensible sur le SiO<sub>2</sub>.

IPC 1-7

**H01L 21/311; H01L 31/0232**

IPC 8 full level

**G02B 3/00** (2006.01); **H01L 21/311** (2006.01); **H01L 27/14** (2006.01); **H01L 27/146** (2006.01); **H01L 31/0232** (2014.01)

CPC (source: EP)

**H01L 21/31116** (2013.01); **H01L 21/31144** (2013.01); **H01L 27/14627** (2013.01); **H01L 31/02327** (2013.01)

Citation (search report)

See references of WO 9001805A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

**WO 9001805 A1 19900222**; EP 0380654 A1 19900808; JP H03500834 A 19910221

DOCDB simple family (application)

**US 8903181 W 19890727**; EP 89909468 A 19890727; JP 50887189 A 19890727